

平成 30 年 1 月 30 日

東京粉体工業展委員会
委員各位

(一社)日本粉体工業技術協会
東京粉体工業展委員会
委員長 村田 博

平成 29 年度 第 4 回 (通算第 4 回)
東京粉体工業展委員会開催のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、当協会の事業につきまして格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、第 4 回委員会を下記の通り、開催致します。表記委員会を下記の通り開催いたします。ご多用中誠に恐縮に存じますが万障お繰り合わせの上、ご参集下さいますよう御案内申し上げます。

敬具

記

日 時：平成 30 年 2 月 16 日 (金) 15 : 00 ~ 17 : 00

会議終了後、懇親会がございます。会場は当日ご案内いたします。

場 所：種苗会館 6 階大会議室 (協会東京事務所階上)

連絡先：(東京事務所) TEL : 03-3815-3955 担当：西岡・伯耆

議 題：

1. 出展促進計画 (出展促進小委員会からの報告と検討)

2. 広報活動計画 (広報小委員会からの報告と検討)

3. 併催行事企画

特別講演、粉体工学入門セミナー、粉体機器ガイダンス、最新情報フォーラム、
海外情報セミナー、粉じん爆発情報セミナー、ナノ粒子技術利用セミナー等進捗状況

4. 粉の広場企画

団体コーナー、流動床、各動画放映等進捗状況

5. その他 (シカゴ iPBS、2020 年について)

以上